

國立臺灣師範大學 光電工程研究所 112學年度第1學期
自112年09月04日至112年12月22日止(共16週)

更新日期：112.09.21

節次	上課時間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
0	07:10 08:00							
1	08:10 09:00							
2	09:10 10:00	幾何光學 OEC9001 邱爾德 S501			虛擬儀控程式 設計與應用 OEC8135 廖書賢 理圖802	半導體雷射 OEC9113 蘇益信 S503	太陽光電元件 測試技術 OEC8014 謝卓帆 S501	
3	10:20 11:10	幾何光學 OEC9001 邱爾德 S501			虛擬儀控程式 設計與應用 OEC8135 廖書賢 理圖802	半導體雷射 OEC9113 蘇益信 S503	太陽光電元件 測試技術 OEC8014 謝卓帆 S501	
4	11:20 12:10	幾何光學 OEC9001 邱爾德 S501			虛擬儀控程式 設計與應用 OEC8135 廖書賢 理圖802	半導體雷射 OEC9113 蘇益信 S503	太陽光電元件 測試技術 OEC8014 謝卓帆 S501	
5	12:20 13:10							
6	13:20 14:10						真空與薄膜技術 OEC9004 吳晉晟 S502	
7	14:20 15:10		光學影像處理 OEC8124 鄭超仁 EMI S305	光電電子學 OEC9112 楊承山 EMI S307	奈米磁性物理 及其應用(一) OEC8116 謝振傑/廖書賢 自排教室	生醫光電 工程概論 OEC9100 呂杰翰 EMI G002	書報討論 OEC8159 邱南福 EMI 綜合館B1演講廳	真空與薄膜技術 OEC9004 吳晉晟 S502
8	15:30 16:20		光學影像處理 OEC8124 鄭超仁 EMI S305	光電電子學 OEC9112 楊承山 EMI S307	奈米磁性物理 及其應用(一) OEC8116 謝振傑/廖書賢 自排教室	生醫光電 工程概論 OEC9100 呂杰翰 EMI G002	書報討論 OEC8159 邱南福 EMI 綜合館B1演講廳	真空與薄膜技術 OEC9004 吳晉晟 S502
9	16:30 17:20		光學影像處理 OEC8124 鄭超仁 EMI S305	光電電子學 OEC9112 楊承山 EMI S307	奈米磁性物理 及其應用(一) OEC8116 謝振傑/廖書賢 自排教室	生醫光電 工程概論 OEC9100 呂杰翰 EMI G002		
10	17:30 18:20							
A	18:40 19:30							
B	19:35 20:25							
C	20:30 21:20							